

Gentili Signore/i,

è per me un onore e motivo d'orgoglio presiedere il FIRST VITILIGO WORLD CONGRESS che si svolgerà dal 23 e il 25 settembre 2010 presso il Centro Congressi dell'Istituto Scientifico Universitario San Raffaele di Milano.

L'idea di organizzare un congresso sulla vitiligine deriva dal fatto che, sebbene questa non sia affatto una malattia rara, e ancorché sia classificata come malattia dal WHO (World Health Organization), è ancora oggi sottoconsiderata e sottostimata, anche se è una delle malattie della pelle più psicologicamente devastanti e con un profondo impatto sul paziente e sulla sua famiglia.

Per questi motivi abbiamo deciso di dedicare un'intera giornata a chi ne è portatore, sabato 25 settembre, organizzata in collaborazione con ARIV (Associazione Ricerca e Informazione per la vitiligine) e che avrà lo scopo di fornirvi un aggiornamento su quanto emerso nelle due precedenti giornate scientifiche, aprendo nuovi canali di comunicazione.

Vogliamo offrirvi per la prima volta la possibilità di interagire con la Comunità Scientifica Internazionale, formulare tutte le domande che desiderate sui vari aspetti della patologia, sulle sue prospettive terapeutiche attuali e sulle attività di ricerca.

Uno dei momenti più significativi sarà l' "aperitivo con gli esperti " dove avrete a disposizione dermatologi e genetisti di fama internazionale, nonché tutto lo staff della dermatologia del San Raffaele e potrete rivolgervi a loro per le questioni che più vi stanno a cuore.

Per avere maggiori informazioni sull'evento e per iscrivervi alla giornata a voi dedicata o, per chi avesse piacere, per partecipare anche alle sessioni scientifiche del 23 e 24 settembre, potete collegarvi al sito www.vwc2010.com e cliccare sulla voce "patient day" (è disponibile anche la versione in italiano), altrimenti potete far riferimento alla nostra Segreteria Organizzativa al numero 02/26433725.

Vi aspetto numerosi al FIRST VITILIGO WORLD CONGRESS e vi saluto cordialmente.

Prof. Santo Raffaele Mercuri

